1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2005-285140

(43)Date of publication of

13.10.2005

application:

(51)Int.Cl.

G06F 3/02

G06F 3/03

(21)Application

2005-133824

(71)

SAITO SHIGERU KENCHIKU

number:

Applicant:

KENKYUSHO:KK

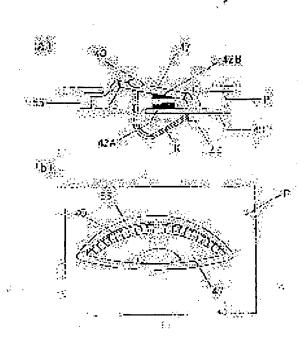
(22)Date of filing:

02.05.2005

(72)Inventor: SAITO NORIHIKO

(54) TOUCH OPERATION TYPE INPUT DEVICE AND ITS ELECTRONIC COMPONENTS (57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a touch operation type input device capable of detecting a position of a contact point moving or transiting on a predetermined one-dimensional, two-dimensional or three-dimensional locus, a transit value and pressure. SOLUTION: The touch operation type input device is provided with a touch position detection means wherein touch position detection sensors are continuously disposed on a predetermined locus in the form of a straight line, a plane curve or a space curve, and a switch means for turning on or off a contact by physical moving or pressing other than a direction where a finger moves, on the locus using the touch position detection sensors. The state of a touch position on the locus detected by the touch position detection means and the state of a contact operated by the switch means are integrally detected or



position information from the contact point on the locus detected by the touch position detection means and ON/OFF information of the contact operated by the switch means are integrally detected.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

20.05.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3852854

[Date of registration]

15.09.2006

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

JP 3852854 B2 2006.12.6

乙第

(19) 日本国特許庁(JP)

(12)特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第3852854号 (P3852854)

(45) 発行日 平成18年12月6日 (2006, 12.6)

(24) 登録日 平成18年9月15日 (2006.9.15)

(51) Int. C1.

G06F 3/02 (2006, 01) G06F 3/023 (2008, 01)

GO6F 3/02 GO6F 3/023

G06F 3/033 (2008.01)

340Z GO6F 3/033 330A

> 醋水項の数 3 (全 20 頁)

(21) 出願番号 (22) 出願日

特顧2005-133824 (P2005-133824) 平成17年5月2日 (2005.5.2)

F1

(62) 分割の表示 原出顾日

特願平10-12010の分割 平成10年1月6日(1998.1.6)

(65) 公開番号 (43) 公開日

早期審査対象出願

特開2005-285140 (P2005-285140A)

審査請求日

平成17年10月13日 (2005.10.13)

平成17年5月20日 (2005.5.20)

(73) 特許権者 300078361

株式会社齋藤繁建築研究所

東京都新宿区西新宿4丁目32番地11号

セントビラ永谷1111号

(74)代理人 100116805

弁理士 上山 浩

(74) 代理人 230108316

弁護士 川井 信之

(72) 発明者 愛藤憲彦

東京都新宿区西新宿4丁目32番地11号

セントビラ永谷 1111号

審查官 圓道 浩史

最終頁に続く

(54) [発明の名称] 接触操作型入力装置およびその電子部品

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

リング状である軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーが配置されたタッチ位置検知 手段と、

接点のオンまたはオフを行うプッシュスイッチ手段と

を有し、

前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌 跡に沿って、前記プッシュスイッチ手段が配置され、かつ、

前記タッチ位置検知手段におけるタッチ位置検出センサーが連続して配置される前記軌・ 跡上における押下により、前記プッシュスイッチ手段の接点のオンまたはオフが行われる ことを特徴とする接触操作型入力装置。

【請求項2】

請求項1記載の接触操作型入力装置であって、前記プッシュスイッチが4つであること を特徴とする接触操作型入力装置。

【請求項3】

請求項1または請求項2記載の接触操作型入力装置を用いた小型携帯装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、主として各種電子機器のリモートコントローラや携帯用小型電子機

器に使用され、主に指等の接触を検知して指先の移動による変移情報を入力する 接触操作型入力装置と、接触操作スイッチおよび接触検知と共にプッシュ操作に より駆動する接触操作型電子部品に関するものである。

【背景技術】

[0002]

従来、1次元上の連続した接点の切換機として可動つまみを有するスライドス イッチがある。さらに、2次元上の円周上に等間隔に配置された接点を切り替え る回転式スライドスイッチがある。これらは可動つまみがあって手や指自身によ る接触点または変移値の検知部品ではない。また、接触を検知して接点をオン・ オフする接触センサーがある。ただし、これを所定軌跡上に連続に配置し、接触 部に指を滑らせるために切れ目のない部品で覆ったものや一体化したシートで覆 ったものはなかった。また、指先でのオペレーションを専門に考慮したアルゴリ ズムとロジックをもったものもなかった。これら以外に可動つまみを持たずに指 先またはペン先等による接触によって 2 次元上の平面、X軸およびY軸上の位置 、変移値および押圧を検知するために考え出されたものにタッチパネルがある。 しかし、予め決められた1次元または2次元もしくは3次元上の軌跡上の位置、 変移値および押圧を検知するような軌道に沿った指先による接触点の位置を検出 すると共にその変位、移動量を算出する電子部品または該変位、移動量を算出す るための出力を有する主体化ざれた電子部品等は存在しない。さらに、この種の 電子部品を使用する機器においては、従来では接触操作するタッチパネル等の電 子部品とプッシュ操作するスイッチ等を夫々別個の部品として配し、夫々2つの 部品によって重層して操作していた。タッチパネルについては構造および方式の 代表的なものとして例えば次のようなものがある。

[0003]

(1) 静電誘導式:パネル表面をタッチしたときとタッチしないときとの静電容量変化を周波数変化、位相変化等の信号変化として検出する2次元平面上タッチ位置検出方式であり、例えば「PCT国際公開番号WO92/08947号公報」、「PCT国際公開番号WO92/14604号公報」、「IEEE COMPUTER SOCIETY PRESS REPORT, A CAPACITANCE—BASED PROXIMITY SENSOR FOR WHOLEARM OBSTACLE AVOIDANCE, J. L. Noval, J. T. Feddema, Reprinted form PROCEEDINGS OF THE 1992 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON ROBOTICS AND AUTOMATION, Nice France, May, 12—14, 1994」、「特別平8—77894号公報」等がある。

[0004]

- (2)抵抗膜式:X軸用とY軸用に設けた2枚の導電シート上に電位分布を発生させ、該導電シートのあるパネル表面をタッチしたときに変わる電圧を検出する2次元平面上タッチ位置検出方式であり、この方式にはさらにアナログ式とデジタル式とがある。例えば「特開昭47-36923号公報」、「特開昭61-208533号公報」、「特開平8-54976号公報」、「特開平4-4420号公報」、「特開平4-15813号公報」等がある。 【0005】
- (3)可動電極方式:2次元平面上でX軸上の位置検出用にY軸と平行に等間隔で一方の電極を複数本配置し、Y軸上にはそれと垂直に電極を複数本配置し、そのうち片方を可動電極とすることにより2軸方向からの押下を夫々の電極の接触により検知する2次元平面上タッチ位置検出方式であり、例えば「特開平4-15723号公報」等がある。

[0006]

10

20

30

40

(4) 光学式検知方式: 2次元平面上でX軸上の位置検出用にX軸と交わってY軸と平行な線分上の両端に赤外線LEDおよびフォトトランジスタを等間隔に配置し、Y軸上の位置検出用にはそれと垂直な線分上の両端に赤外線LEDおよびフォトトランジスタを等間隔に配置し、2軸方向からの押下によって光ビームを遮った位置および範囲を検知する2次元平面上タッチ位置検出方式であり、例えば「特開平2-53129号公報」、「特開平5-35403号公報」等がある。

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0007]

近年、これらのX-Y軸上での位置検出に非常に多くの接触型検知手段を対しての位置検出に非常に多くの接触型検知目を変われてのが、いずれもこのを強力に対してのが表されての接触がはないのでのでは、知識を対しているのでは、知識を対している。これがは、知識を対している。これがは、知識を対しては、知識を対しては、知識を対したがは、可動がは、ないのでは、は、では、ないのではないのではないいいいいいいいではないいいではないいいいいいいいいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいいではないいいではないいいではないいいではないいいいいではないいいいいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいいではないいいではないいいではないいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいいではないいいではないいいではないいいではないいいではないいいで

[0009]

[0008]

10

20

30

40

紐状の直線または平面曲線もしくは空間曲線上の所定の軌跡上の起点からの距離を検知する位置設定手段についてのものではないし、さらに蝶番を用いたような平面を有する盤面によって押下時の力を一点に無理をして集めている。ここでは、自由でない軌跡上という定義付けされた特定の空間曲線上の変移、または単に連続する接触スイッチの接触状態を入力する装置が必要とされるのである。

[0011]

[0010]

そこで本発明は、叙上のような従来存した問題点に鑑み創出されたもので、1次元上または2次元上もしくは3次元上の所定の軌跡上を倣って移動、変移する接触点の位置、変移値、および押圧力を検知することの可能な接触操作型入力装置を提供することを目的とするものである。さらに、上記した従来の欠点を解決すべく、操作性良く薄型でしかも少ない部品点数で電子機器を構成することができるように1つの部品で複数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接触操作型電子部品を提供することを目的とするものである。

【課題を解決するための手段】

[0012]

このため、本発明にあっては、直線または平面曲線もしくは空間曲線状の所定の軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーを配したタッチ位置検知手段と、該タッチ位置検出センサーの用いられる軌跡上で指が移動する方向以外の物理的な移動または押下により接点のオンまたはオフを行なうスイッチ手段とを有し、前記タッチ位置検知手段による軌跡上のタッチ位置の状態と、前記スイッチ手段による接点の状態とを一体化させて検知することにより、上述した課題を解決した

直線または平面曲線もしくは空間曲線状の所定の軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーを配したタッチ位置検知手段と、該タッチ位置検出センサーの用いられる軌跡の接線に直交する方向への物理的な移動または押下により接点のオンまたはオフを行なうスイッチ手段とを有し、前記タッチ位置検知手段による軌跡上の接触点からの位置情報と、前記スイッチ手段による接点のオンオフ情報とを一体化させて検知することにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段に用いるタッチ位置検出センサーには、軌跡上の接触 点において接触時と非接触時の静電容量変化を信号変化として検出する静電誘導 式検知手段を用いることにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段に用いるタッチ位置検出センサーには、軌跡上に連続して配置した第1電極と間欠に置かれた第2電極を用いると共に、いずれか一方の電極を可動電極とし、他方の電極を固定電極として指の押圧力を検知させる可動電極式検知手段を有することにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段に用いるタッチ位置検出センサーには、軌跡の両側も

10

20

30

40

しくは下側に発光素子および受光素子を1組づつ連続して配置した光学式検知手段を有することにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段に用いるタッチ位置検出センサーには、軌跡の両側に電極を付設し、該電極に駆動電圧と接地電圧をかけて電位分布を発生させて接触点位置の電圧を検知することにより変位、移動量および押圧力を検知する抵抗膜式検知手段を有することにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段に用いるタッチ位置検出センサーは、金属接点間を跨がって接触した指等の抵抗を検出し、出力レベルを高レベルと低レベルの2値に変動させる直流抵抗検知方式によるものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段に用いるタッチ位置検出センサーは、磁気膜を使用した電磁誘導方式によるものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段に用いるタッチ位置検出センサーは、超音波発振源を使用した超音波方式によるものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記スイッチ手段は、前記タッチ位置検知手段のタッチ位置検知部に沿っての 片側または両側に設けた突起の押下時に該突起と共に接点のオンまたはオフを行 なうことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段のタッチ位置検知部、あるいは該周囲部、もしくはタッチ位置検知部を光透過可能なものとした該下部において接触検知の状態に応じて明滅する発光体を配設したことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記スイッチ手段は、前記タッチ位置検知手段に接触せずに接点のみオンまたはオフを行ない、なおかつ該接点の押下に連動して同時にタッチ位置検知手段が押下れるよう常時タッチ位置検知手段と連接していることにより、同じく上述した課題を解決した。

前記スイッチ手段は、前記タッチ位置検知手段に接触せずに接点のみオンまたはオフを行ない、なおかつ該接点の押下時に前記タッチ位置検知手段と連接して同時に押下されることにより、同じく上述した課題を解決した。

前記スイッチ手段は、一端が揺動可能に支承された揺動カム機構の他端押圧時に接点のオンまたはオフを行なうことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検出センサーは、変移単位の同じかまたは変移単位の異なる複数の接触検知軌跡上に沿って配されているものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検出センサーは、幅広な帯状にして一様に分布されているか、もしくは粗密性を有する不均一分布にして配されているものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検出センサーは、少なくとも1つの接触位置を検知する隣接した2個または3個以上のセンサーによるものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記スイッチ手段は、複数のプッシュスイッチによるものとしたことにより、 同じく上述した課題を解決した。

直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部に指先を接触させることにより該タッチ位置検知部に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部と、該タッチ位置入力部を所定の範囲で水平に動き得るように保持し、該タッチ位置入力部の接点との間に電気信号または電圧を伝達する手段を有する接点付取付基板と、通常状態で該タッチ位置入力部を水平一定方向へ押しつけるバネ体と、バネ体の付勢力に抗して前記タッチ位置入力部を押すことにより動作するよう接点付取付基板の上に配されたプッシュスイッチ部とから成ることにより、同じく上述した課題を解決した。

直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部に指先を接触させる

10

20

30

40

ことにより該タッチ位置検知部に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部と、該タッチ位置入力部のための固定接点および上方から操作するプッシュスイッチ部を上面に有する取付基板と、該取付基板に設けた支持部によって揺動可能に保持されると共に固定接点に対応した接点を下面に有するタッチ位置入力部を保持した部材と、該部材の揺動によって先端でプッシュスイッチ部を駆動するように該部材の周囲の一部に設けられた切片状の突起の作動体とを有し、タッチ位置検知部のある部材に十分な圧力が加えられたときにプッシュスイッチ部を押下することにより、同じく上述した課題を解決した。

直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部に指先を接触させることにより該タッチ位置検知部に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部のための固定接点および上方から操作するプッシュスイッチ部を上面に配した取付基板とを有し、該タッチ位置入力部の両端側または中央下部側に垂設された支持部が取付基板上に設けたガイド用軸穴に嵌挿されて昇降可能となるように案内支持され且つタッチ位置入力部側を取付基板上方の係止部側へ常時弾発付勢すべくタッチ位置入力部側を取付基板上方の係止部側へ常時弾発付勢力に抗してタッチ位置検知部に十分な圧力が加えられたときにブッシュスイッチ部を押下することにより、同じく上述した課題を解決した。

直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部に指先を接触させることにより該タッチ位置検知部に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部と、該タッチ位置入力部を保持する部材の接続方式として該タッチ位置入力部夫々に設けられた窪みまたは孔部もしくは貫通する孔部により連結部材によって嵌合されており、該タッチ位置入力部を水平一定方向に押し付けるパネ体を付勢力に抗して押すことによりプッシュスイッチ部が押されるものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部に指先を接触させることにより該タッチ位置検知部に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部と、該タッチ位置入力部を一定方向に付勢または押し付けるための部材に弾性体を用い、該付勢力に抗してタッチ位置入力部を押すことによって該弾性体の圧縮または伸展によってプッシュスイッチ部を押下する手段を有することにより、同じく上述した課題を解決した。

直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部に指先を接触させることにより該タッチ位置検知部に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部を有し、該タッチ位置入力部とは別に弾性体の圧縮または伸展によってプッシュスイッチ部を押下する手段を有することにより、同じく上述した課題を解決した。

前記プッシュスイッチ部を押下する手段は、単一機器において、タッチ位置入力部が配置されている位置と離隔した位置に配されるか、またはタッチ位置入力部の近傍に隣接配置されているものとしたことにより、同じく上述した課題を解決した。

前記タッチ位置検知手段の指先接触面には凹凸部が設けられていることにより、同じく上述した課題を解決した。

キートップに接触検出センサーを付散し、1つの接触を検知する手段を有する ことにより、同じく上述した課題を解決した。

キートップに複数の接触検出センサーを付設し、夫々の接触を検知する手段を 有することにより、同じく上述した課題を解決した。

キートップにタッチパネルを付設したことにより、同じく上述した課題を解決した。

キートップにタッチパネルを付設し、接触を検知する手段を有することにより、同じく上述した課題を解決した。

10

20

30

前記スイッチ手段は、キートップに接触検知部を付設し、プッシュしたときにセンサーの接点が離れることにより、同じく上述した課題を解決した。

前記スイッチ手段は、モメンタリイ式、オルタネイト式もしくはロック式のいずれかによるものとしたことで、同じく上述した課題を解決した。

[0013]

本発明に係る接触操作型入力装置にあって、主に人体で最も感覚に優れている 感触器、操作器である指先からの軌跡上のアナログ的な変移情報または接点の移 動情報が電子機器へ入力することを可能にさせ、1次元上、2次元上または3次 元上の所定の軌跡上を倣って移動、変移する接触点の位置、変移値および押圧力 を検知することを可能にさせる。そして、この操作部品により非常に多くの機能 の選択を行なったり、例えばボリュームスイッチ等のスイッチ入力を繊細に行な わせたり、さらにはセンサータッチのイベント数により入力を行なうための接触 検知スイッチとして使用された場合には、イベント入力数を人間の指の感覚でも って自在に調節させ、指を当てる場所に応じてイベント数を変更させることによ り操作性と多機能性を向上させる。また、このような操作性を発揮する電子機器 の構成部品として該機器の操作部の構造を単純化させ、且つメンテナンス性を向 上させる。そして、単一の操作部品でもって接触操作型電子部品およびプッシュ スイッチ夫々の機能を同時に操作することを可能とさせる。さらに、従来のプッ シュスイッチ付き回転操作型部品とは異なり、装置自体をスイッチ押下方向に薄 くして形成できるので、装置の中央に配することが可能となり、片手で持って操 作するような装置に組み込んだ場合、両手いずれでも操作を簡単に行なわせる。 また、以上の接触検出センサー付きプッシュキーにより、単純なキーの押下以外 に接触もしくは十分に弱い押圧によりイベント入力を行なわせる。

【発明の効果】

[0014]

本発明は以上のように構成されており、特に指先からの軌跡上のアナログ的な変移情報または接点の移動情報が電子機器へ確実に入力することができ、1次元上または2次元上もしくは3次元上の所定の軌跡上を倣って移動、変移する接触点の位置、変移値、および押圧力を検知することができる。そして、操作性良く薄型でしかも少ない部品点数で電子機器を構成することができるように1つの部品で複数の操作ができるプッシュスイッチ付きの接触操作型電子部品を提供することができる。

[0015]

【発明の実施の形態】

[0016]

以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明するに、例えば直線または平

.10

20

30

面曲線もしくは空間曲線状の所定の軌跡上に連続してタッチ位置検出センサーを記したタッチ位置検知手段と、該タッチ位置検出センサーの用いられる軌跡上で指が移動する方向以外の物理的な移動または押下により接点のオンまたはオフを行なう例えばモメンタリイ式、オルタネイト式もしくはロック位置の状態とを有し、前記タッチ位置検知手段による接点の状態とを一体化して検知するか、または前記タッチ位置検知手段による軌跡上の接触点からの位置情報と、前記スイッチ手段による軌跡上の接触点がらの位置情報と、で表述に基づく接触点のオンオフ情報とを一体化して検知する構成とした接触検知方式に基づく接触操作入力装置である。そして、具体的なタッチ位置検知手段とその回路構成をでは以下のようなものがある。すなわち、主にXY平面上での接触などによってその接触位置に見合った信号もしくは電圧を出力するタッチパネルにより多くの方式が提案されており、以下にその具体的な構成について詳細に説明する。

[0017]

タッチ位置検知手段として静電誘導式検知手段(静電容量タイプ)を使用した 構成にていて説明すれば、これは指等の接触を検知するためにガラス等のおおより を近によってこの夫々のコンデンサーC1, C2, C3, ・・を配置し、接触を 接近によってこの夫々のコンデンサーC1, C2, C3, ・・を配置した。 を近によってある。ここではコンデンサーC1, C2, C3, ・・では ることを検所定の軌跡の下に連続して記憶する。図1に示すように、連続して である。ではコンデンサーC1, C2, C3, ・・ででは である。図1に示すように、連絡1を であることによりに示する。図1に示すように、連絡1を であることによりに示する。図1に示すように、連絡1を であることによりによりに示するとにより ではよりによりによりな がはまたよりによりとにより であることによりとを は、この信号と、予めれた基準信号とを に、かり での信号を判定することにより接触によって を のである。

[0.018]

タッチ位置検知手段として可動電極式検知手段(可動電極スイッチタイプ)を使用した構成について説明すれば、図2(a)に示すように、これは軌跡上に連続して配設した倒をは直線状の電極と、スペーサ13を介して間隔を開けて断続して配設した電極との内のいずれか一方を可動電極14とし且つ他方を固定電極15世紀とし、指等による圧潰力でもってこの可動電極14を固定電極15側に撓曲接触させその接点の通電位置と時間から指の接触点を検出するものとしてある。図2(b)ではコントロール回路10によりカウンタ11を起動し、デコーダ12からは順番に接点S1、S2、S3、・・・と検知して行く。このときオンされた接点の部分で電圧がLOWになり接触点が検知できるのである。

[0019]

タッチ位置検知手段として光学式検知手段(赤外線検出タイプ)を使用した構成について説明すれば、これは指等の接触検知を行なう軌跡の両側に図3に示発ような1対1で対応する関係で例えば赤外線発光ダイオード(LED)等の発光素子20と、例えばフォトトランジスター等の受光素子21とを複数個連続で配設し、この発光素子20をデマルチプレクサ22に属番に発光式で受光をでした光をマルチプレクサ23により同期して受光素子21で受けた光の受光レベルを判定回路24にを高して変換に変更ないます。25、世界であるとで指の接触位置を検知するのであるしていたのレベルの判定を行なうことで指の接触位置を検知するのであるしているのであるとではであるより変換器26を前記マルチプレクサ23と判定回路24との間に

10

20

30

40

介設させれば、接触点に対してアナログ値の検出を行なうことができ、更に検知精度を向上させることができる。さらに、光学式検知手段の他の例としては図4に示すように、受光素子21と発光素子20との相互を接触位置の下部に設ける方式や、図5に示すように、受光素子21と発光素子20との相互を接触部の両側に設ける方式もあり、尚且つ受光素子21と発光素子20との間に後述するプッシュスイッチ部47を配しても良い。

[0020]

[0021]

タッチ位置検知手段として直流抵抗検知方式を使用した構成について説明すれば、例えば入力動作抵抗が2MQであって7回路実装によるBA653タッチセンサーを応用することにより、例えば図11に示すような金属接触接点スイッチSW1~SW7間を跨がって接触した指等の髙抵抗を検出し、髙抵抗検出電子スイッチモジュールSMを介して出力レベルOUT1~OUT7をHIGH、LOWの2値に変動させるものとしてあり、主として金属に触れたことを検出するスイッチとして用いられているものである。

[0022]

その他、前記抵抗膜の代わりに磁気を帯びた膜を使用した電磁誘導方式や、前記赤外線LEDの代わりに超音波発振源を使用した超音波検知方式等が考えられる。

[0023]

前記スイッチ手段としては、例えば、図8に示すように、筐体P内部に配された取付基板49の上に接点42Aを設け、且つ取付基板49の接点42A上を設け、且つ取付基板49の接点42A上でではよる弾性体55を介してスカートリング状のラバー体による弾性体55を介して最大になった。下部47の下部47を取付け、該プッシュスイッチ部47を取付け、技点42Bを設ける一方、該はスイッチ部47の一端部に円弧状にしてタッチ位置入力部44のを配し、取付基板49の下面側に設けたタッチ位置入力のチープルソケットとをケーブルKを介して接続してあり、プッチオン状態となるもので時に接点42A、42B同士が接触導通してスイッチオン状態となるものできる。具体的にはパソコン等のマウスに使われるクリックボタン等に応用するとができる。

[0024]

また、前記タッチ位置検知手段のタッチ位置検知部40、あるいは該周囲部、 もしくはタッチ位置検知部40を光透過可能なものとした該下部(図9参照)に おいて接触検知の状態に応じて明滅する発光体43を順次配設しても良く、例え ば確定スイッチの無い電子ピアノ等の音楽機器のボリューム等に応用できる。

[0025]

前記スイッチ手段は、図10(a)、(b)に示すように、指先が前記タッチ 位置検知部40に接触せずに接点42のみオンまたはオフを行ない、尚且つ該接 10

20

30

40

点42の押下に連動して同時にタッチ位置検知部40が押下されるよう常時タッチ位置検知部40と連接してあっても良いし、あるいは図10(c),(d),(e)に示すように、前記タッチ位置検知部40に接触せずに接点42のみオンまたはオフを行ない、尚且つ該接点42の押下時に前記タッチ位置検知部40と連接して同時に押下されるものとしてある。

[0026]

前記スイッチ手段は、図19に示すように、例えば三角形状のカム体70の頂点一端を筐体P内部に回動可能に支承して水平面内で該カム体70が偏角揺動できるような揺動カム機構を形成し、該カム体70の三角形状の他の頂点をタッチ位置検知部40を介して押圧することにより接点のオンまたはオフを行なうものとしてある。

[0027]

[0028]

あるいは、図13(b)、(c)に示すように、直線上または曲線上に連続し て配置したタッチ位置検知部40に指先を接触させることにより該タッチ位置検 知部40に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部44を設け、 該タッチ位置入力部44のための固定接点48に接続した舌片状の接点51およ び上方から操作するプッシュスイッチ部47を上面に有する取付基板49を設け 、該取付基板49に設けた支持部50によって、固定接点48に対応した接点部 を下面に有するタッチ位置入力部44を保持した蝶番型の揺動部材52を略中央 部にてバネ体46が介装された状態で支持部50を支点として揺動可能に保持さ せ、該揺動部材52のパネ体46の弾発付勢力に抗しての押し下げ方向への押圧 揺動によって先端でプッシュスイッチ部47を駆動するように該揺動部材52の 先端側一部に設けられた突起状の作動体53を形成し、タッチ位置検知部40の ある部材に十分な圧力が加えられたときに作動体53によりプッシュスイッチ部 47を押下するものとしても良い。また、図13(a)に示すように、揺動部材 52の左右両端に切片状の突起の作動体53を一対にしてシーソー型に形成して おき、該作動体53に対応して取付基板側に一対のプッシュスイッチ部47A。 47Bを設けておけば、2つのプッシュボタンで2種類の入力が可能である。

[0029]

もしくは、図14(a)、図22(a)乃至(b)に示すように、直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部40に指先を接触させることにより該タッチ位置検知部40に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部44と、該タッチ位置入力部44のための固定接点48および上方から操作するプッシュスイッチ部47を上面に配した取付基板49とを有し、該タッチ位置検知部40の両端側または中央下部側に垂設された支持部60が取付基板49上に設けたガイド用軸穴61に嵌挿されて昇降可能となるように案内支持され且つタッチ位置検知部40側を取付基板49上方の係止部49A側へ常時弾発付勢すべくタッチ位置入力部44と取付基板49との間に弾性体として例えばコイル

10

20

30

40

状のバネ体46を介設させ、該パネ体46の弾発付勢力に抗してタッチ位置検知 部40に十分な圧力が加えられたときにプッシュスイッチ部47を押下するもの としてある。また、図14(b)は、タッチ位置検知部40をプッシュボタン形 状に形成し、タッチ位置検知部40の下部側の支持部60が取付基板49上に設 けた筒状のガイド用軸穴61に嵌挿されて昇降可能となるように案内支持され、 タッチ位置入力部44と取付基板49との間にコイル状のパネ体46を介設させ たものである。さらに、図15中(c)乃至(d)に示すように、例えばプッシ ュスイッチ部47が3点の場合には、パソコン、ワープロ等の文字入力等に好適 である。このとき、タッチ位置入力部44の両側面には一対の板パネ62により 挟持されており、該タッチ位置検知部40に対し下方に圧力が加えられてプッシ ュスイッチ部47Aを押下するのに加えて、タッチ位置検知部40を水平2方向 に前記板パネ62に抗して傾倒させることにより他の2つのプッシュスイッチ部 47B, 47Cの何れか1つを押圧させるものである。尚、図15中(a)乃至 (b) に示すように、プッシュスイッチ部 4 7 が 2 点の場合には、タッチ位置入 力部44の下端部を左右傾倒方向に揺動自在となるように支承させ、タッチ位置 入力部44の左右に配された2つのプッシュスイッチ部47B, 47Cの何れか 1 つを押圧させるものであっても良い。

[0030]

尚、直線上または曲線上に連続して配置したタッチ位置検知部40に指先を接触させることにより該タッチ位置検知部40に応じた電気信号または電圧を発生するタッチ位置入力部44を設け、該タッチ位置入力部44を保持する部材の接続方式として該タッチ位置入力部44に設けられた窪みまたは孔部もしくは貫通する孔部等を有するガイド用の連結部材54に嵌挿させ、該タッチ位置入力部44を一定方向に押し付けるパネ体46を付勢力に抗して押すことによりプッシュスイッチ部47が押されるものとしても良い。

[0031]

さらに、図16(a)乃至(d)に示すように、タッチ位置検知部40に指先 を接触させることにより該タッチ位置検知部40に応じた電気信号または電圧を 発生するタッチ位置入力部44を設け、該タッチ位置入力部44を一定方向に付 勢または押し付けるための部材に例えばワンウェイプッシュ機構90を使用して 接点42のオンまたはオフを行なうものとしてある。また、ラバー状の弾性体の 伸張または圧縮等に対する弾発付勢力に抗してタッチ位置入力部44を押すこと によってプッシュスイッチ部 47を押下するものとしても良い。もしくは図14 (c) に示すように、スイッチ手段として前記タッチ位置検知手段のタッチ位置 検知部40に沿っての片側または両側に突起41を設け、押下時に該突起41と 共にプッシュスイッチ部47の接点のオンまたはオフを行なうものとしてある。 具体的にはパソコン等のマウスに使われるクリックボタン等に応用したり、パソ コン、ワープロ等のキーボードとして採用したりすることができる。以上に示し たようなプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品は、例えばパソコン、ワープ 口等のキーボードとして採用した場合には、キーボード全体が接触を感知するセ ンサーとなるものであり、また携帯電話等のキートップを接触センサーにするこ とにより、キーの個数が少なくできるのである。さらに、従来のプッシュスイッ チ付き回転操作型部品とは異なり、装置自体をスイッチ押下方向に薄くして形成 できるので、装置の中央に配することが可能となり、片手で持って操作するよう な装置に組み込んだ場合、両手いずれでも操作を簡単に行なわせることができる のである。尚、前記タッチ位置検知部40の指先接触面には入力イベントを認識 し易いように凹凸部が設けられている。

[0032]

前記タッチ位置検出センサーは、変移単位の同じかまたは変移単位の異なる複数の接触検知軌跡上に沿って配列されていたり、幅広な帯状にして一様に分布し

10

20

30

40

たり、もしくは粗密性を有する不均一分布にして配置したりして構成することができる。具体的には、タッチ位置検出センサーの分布が軌跡に沿った両側あるいは軌跡の中間部で密なものとしたり、軌跡の一端か他端にかけて次第に密になったりしても良く、このようにして指を当てる場所を指の感触でもって自由に調節することができ、イベント数が変えられるようにしてある。また、前記タッチ位置検出センサーは、少なくとも1つの接触位置を検知する隣接した2個または3個以上のセンサーによるものとしても良い。

[0033]

前記プッシュスイッチ部を押下する手段は、図18(a)に示すように例えば携帯電話 等の単一機器において、タッチ位置<u>検知部40</u>が配置されている位**置とは離隔した反対**側 の位置にプッシュスイッチ部47を配してあったり、または図18(b)乃至(d)、図 17に示すように、タッチ位置検知部40の近傍に隣接配置してあったりしても良い。す なわち、図17(a)は、帯状のタッチ位置<u>検知部40</u>に並行して帯状のプッシュスイッ チ部47が携帯電話の側面に隣接配置されており、図17(b)は、円形のプッシュスイ ッチ部47の周囲に円弧状のタッチ位置検知部40が携帯電話の側面に隣接配置されてい る。また図18(b)は、帯状のタッチ位置<u>検知部40</u>を縦方向に設け且つその下に円形 のプッシュスイッチ部47を配置させたものを携帯電話の中央部に配置させてあり、図1 8 (c) は、縦方向に隣接した帯状のタッチ位置検知部40、プッシュスイッチ部47相 互を携帯電話の中央部に配したものであり、図18(d)は帯状のタッチ位置<u>検知部40</u> を携帯電話の中央部に横方向にして設け且つその下に円形のプッシュスイッチ部47を配 したものである。さらに、図18(e)、(f)は、円形または矩形のタッチ位置<u>検知部</u> 40の中央にプッシュスイッチ部 47が設けられており、図18(g)は、円形のタッチ 位置検知部40の外周にプッシュスイッチ部47が設けられており、この他種々の変形例 が考えられる。

[0034]

【図面の簡単な説明】

[0035]

【図1】本発明の実施の形態における静電誘導式検知手段を示す回路構成図である。

[図2] 本発明の実施の形態における可動電極式検知手段を示すものであり、 (a) は回路構成図、 (b) は断面図である。

【図3】本発明の実施の形態における光学式検知手段を示す回路構成図である。

【図4】本発明の実施の形態における光学式検知手段を示す発光素子と受光素子との配置 図であり、(a)は断面図、(b)は平面図である。

[図 5] 本発明の実施の形態における光学式検知手段を示す発光素子と受光素子との他の 配置図である。

【図 6】本発明の実施の形態における抵抗膜式検知手段を示した概念構成図であり、 (a) は抵抗膜の配置図、(b) は電圧分布を説明する説明図である。

【図7】同じく抵抗膜式検知手段を示した回路図である。

n

20

20

【図8】本発明の実施の形態におけるスイッチ手段を示すもので、(a)は断面図、 b)は平面図である。

【図9】本発明の実施の形態におけるタッチ位置検知部を示す図である。

【図10】本発明の実施の形態における他のスイッチ手段を示し、スイッチのみの押下状 態とタッチ位置検知部中心部の押下状態とを説明する概念図である。

【図11】本発明の実施の形態における直流抵抗検知方式を示す回路構成図である。

【図12】本発明の実施の形態における横スライド式プッシュスイッチ付の接触操作型電 子部品を示す図である。

【図13】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品の他の応用例を示す図であり 、(a)はシーソー型、(b)は蝶番型、(c)は(b)の正面図である。

【図14】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品の更に他の応用例を示す断面 図であり、(a)は平面型電子部品、(b)および(c)はボタン型電子部品を示す。

【図15】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品の更に他の応用例を示すもの である。

【図16】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品の更に他の応用例を示す斜視 図である。

【図17】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品の他の応用例を示す斜視図で あり、(a)は帯状タイプ、(b)は円形タイプである。

【図18】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品の他の応用例を示す概略図で ある。

【図19】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品の他の応用例を示す概略図で

【図20】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品としての他の応用例を示す概 略図である。

【図21】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品としての他の応用例を示す概 略図である。

【図22】同じくプッシュスイッチ付の接触操作型電子部品としての他の応用例を示す概 略図である。

【符号の説明】

[0036]

1…パルス発生回路

3 ··· C R 移相発振回路

5, 10, 25…コントロール回路

11…カウンタ

20 … 発光素子

22…デマルチプレクサ

26 ··· A D 変換器

3 1 …電極

41…突起

4 3 … 発光体

45…接点付取付基板

47…プッシュスイッチ部

52…揺動部材

55…弾性体

2…スキャンドライブ回路

4 … 周波数比較同路

6. 24…判定回路

12…デコーダ

21…受光素子

23…マルチプレクサ

30…抵抗膜

40…タッチ位置検知部

42,51…接点

44…タッチ位置入力部

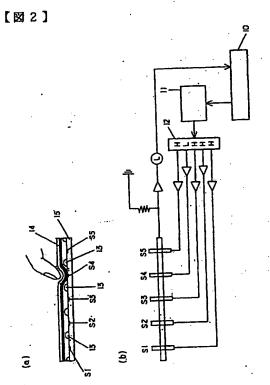
46…パネ体

49…取付基板

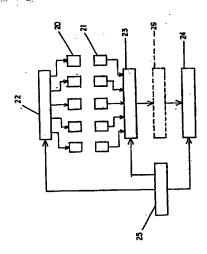
5 3 …作動体

10

30

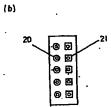


[図3]

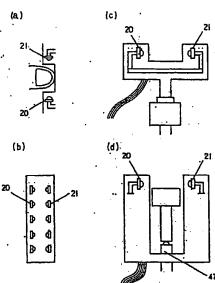




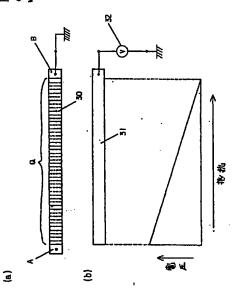




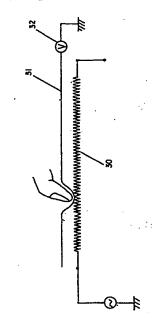
[図5]



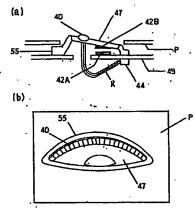
[図6]



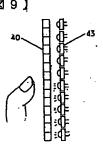
[図7]

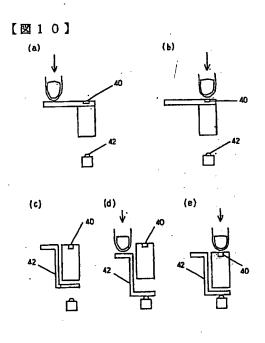


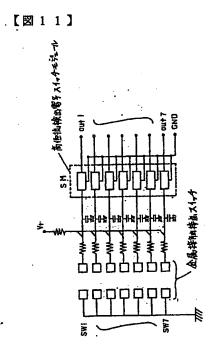
[図8]

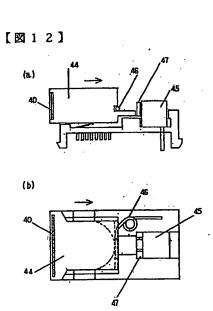


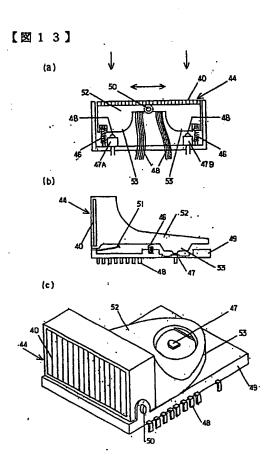
[図9]



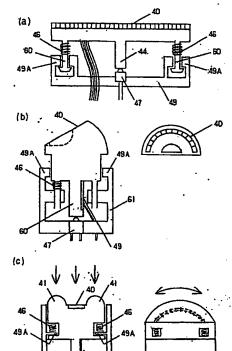




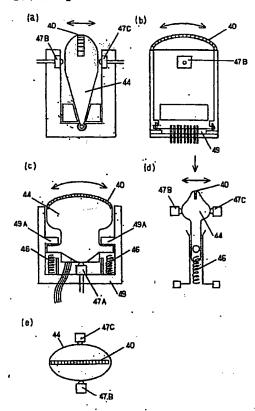




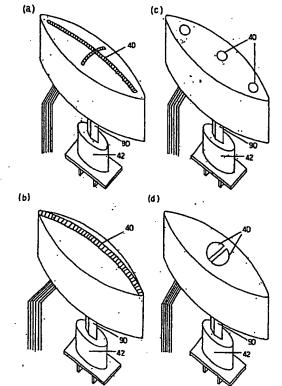
[图14]



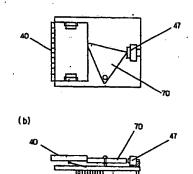
【図15】



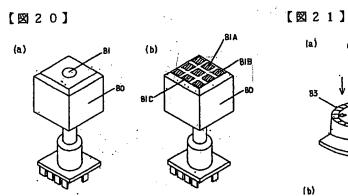
【図16】

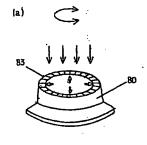


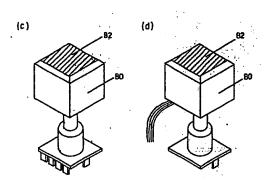
[図19]

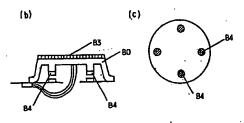


[図20]

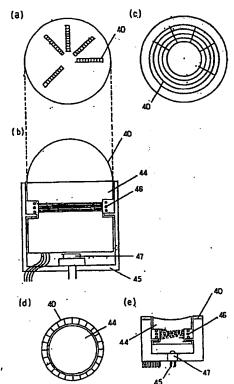




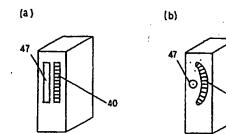




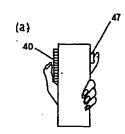
[図22]

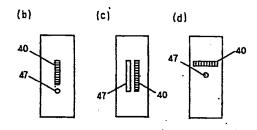


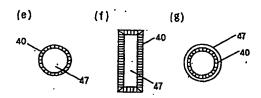
【図17】



【図18】







フロントページの続き

(56)参考文献 特開昭61-164547 (JP, A) 実開平03-057617 (JP, U) 実開平05-036623 (JP, U) 特開平05-233141 (JP, A) 特開平06-289811 (JP, A) 特開平06-111695 (JP, A) 特開平06-208433 (JP, A) 特開平07-201256 (JP, A) 特開平07-261899 (JP, A) 特開平07-261899 (JP, A) 特別平07-296670 (JP, A) 特別平08-016292 (JP, A) 特別平09-230993 (JP, A) 特別平10-074429 (JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., D.B名)

G06F 3/02 - 3/027 G06F 3/03 - 3/047 H01H 13/00 -13/76 H04M 1/02 - 1/23 H04M 1/247